

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1, 1998

Згідно постанови президії Вищої атестаційної комісії України
від 22 травня 1997 р. № 1а/5
журнал входить до переліку наукових видань, в яких можуть
публікуватися основні результати дисертаційних робіт
(Додаток № 1, розділ "Технічні науки").
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України
№ 2, 1997 р. С.76, позиція 33.

Учредитель
НИТИП
(Украина, Харьков)

СОДЕРЖАНИЕ

Технология микроэлектроники

Технология изготовления оптических ответвителей вида 1x2 для волоконно-оптических систем передачи. *Н.В.Замирец, В.И.Иванов, А.А.Тарасов* 3

Механизация и автоматизация в приборостроении

Особенности оценивания и прогнозирования выработки инструментальных ресурсов в условиях автоматизированного производства. *В.Е.Овчаренко, Л.А.Протасова* 7

Автоматизированный комплекс лазерной герметизации микросборок. *В.Г.Котух* 11

Идентификация моделей технологического оборудования сборки и монтажа РЭС и ВОСПИ. *И.Ш.Невлюдов, Е.П.Второв, В.В.Токарев* 14

Термостойкий кремниевый фотоприемник. *В.Н.Годованюк* 16

Измерения и контрольно-измерительная аппаратура

Принципы построения и структурная схема гравиметра для измерений на наземном основании в движении. *А.М.Крюков* 19

Исследования и разработки

Исследование процессов термовакuumного нанесения полимерных покрытий на зеркальные поверхности с получением лабораторных образцов. *В.Г.Котух, Ю.Л.Баев, Ю.Н.Танаев* 21

Экспериментальные исследования технологических режимов герметизации корпусов микроблоков радиоэлектронной аппаратуры. *В.Г.Котух* 27

Технологическая концепция изготовления электрических соединителей и способов, повышающих их герметичность при эксплуатации. *В.Г.Котух* 30

Исследование свойств сварных соединений на экспериментальных образцах корпусов радиоэлектронных модулей из сплавов ВТ1-0 и 29НК. *В.Г.Котух* 34

Исследование механизма образования многофункционального покрытия на корпусных деталях радиоэлектронных модулей. *Т.Л.Алтухова, В.Г.Котух* 38

Анализ возможности получения тонкопленочных элементов требуемого состава. *С.А.Баранцев, В.А.Бессонов* 43

Главный редактор
В.И.Иванов, проф. Н.В.Замирец

Зам.гл. редактора
В.И.Иванов, проф. Е.А.Морщаков

Редакционная коллегия
В.И.Иванов, проф. В.Н.Борщев,
В.И.Иванов, проф. И.Ш.Невлюдов,
В.И.Иванов, проф. И.Б.Сироджа,
В.И.Иванов, проф. М.Д.Гинзбург,
В.И.Иванов, доц. В.Е.Овчаренко,
В.И.Иванов, В.В.Луговский,
В.И.Иванов, В.Г.Лукомский,
В.И.Иванов, доц. А.Ф.Лебедев,
В.И.Иванов, с.н.с. В.А.Шур,
В.И.Иванов, Л.А.Ленников.

Компьютерная
верстка
В.Т.Ковалев

Цена — договорная

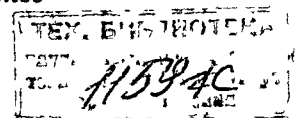
Адрес редакции:
310010, г.Харьков,
ул.Примакова, 40/42.
Т (0572) 23-11-80

Формат 60x90 1/8.

Уч.-изд. л.7,6.

Тираж 100 экз.

© Технологія
приладобудування
(мов видання —
російська,
"Технология
приборостроения")



1'98